# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

63-302516

(43) Date of publication of application: 09.12.1988

(51)Int.CI.

H01L 21/205 B01J 3/06 C01B 31/06 C30B 29/04 C30B 31/22 H01L 21/265

(21)Application number: 62-137700

(71)Applicant: SUMITOMO ELECTRIC IND LTD

(22)Date of filing:

02.06.1987

(72)Inventor: NAKAHATA HIDEAKI

IMAI TAKAHIRO FUJIMORI NAOHARU

# (54) SEMICONDUCTOR DIAMOND AND MANUFACTURE THEREOF

## (57)Abstract:

PURPOSE: To obtain an N-type semiconductor diamond which has not been developed by containing S as a dopant element.

CONSTITUTION: S is contained as a dopant element. It is preferable that the concentration of S as the dopant element is brought to 1 × 1010W1 × 1020cm-3. A vapor-phase thin-film synthetic method using a raw material gas, the ratio S/C of the atomicity of S therein to the atomicity of C therein extends over 0.001%W1.0%, an extra-high voltage synthetic method or an ion implantation method is employed as the manufacture of the dopant element. A diamond film such as an S-doped diamond film is grown onto a diamond single crystal substrate (111) surface, using the raw material gas such as a reaction gas consisting of 0.5% CH4, 0.000005W0.005% H2S and H2 as the reminder as a raw material through a microwave plasma CVD method. Or a material in which S is mixed into diamond powder is dissolved into an Fe-Ni solvent, and an S-doped diamond single crystal is obtained under the conditions of 5GPa and approximately 1400° C.

# **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

# 19 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

# ⑩公開特許公報(A)

昭63-302516

| @Int <sub>.</sub> Cl <sub>.</sub> ⁴                                   | 識別記号 | 庁内整理番号  |      | ④公開 | 昭和63年(1988) | 12月9日 |
|---|------|---|------|-----|-------------|-------|
| H 01 L 21/205<br>B 01 J 3/06<br>C 01 B 31/06<br>C 30 B 29/04<br>31/22 |      | 7739-5F<br>R-6865-4G<br>A-6750-4G<br>8518-4G<br>8518-4G |      |     |             | ·     |
| H 01 L 21/265   |      | 7738-5 <b>F</b>   | 審査請求 | 未請求 | 発明の数 4 (    | (全4頁) |

母発明の名称 半導体ダイヤモンド及びその製造方法

②特 願 昭62-137700

**愛出** 願 昭62(1987)6月2日

| ②発 | 明 | 者 | 中  | 幡   | 英    | 章  | 兵庫県伊丹市昆陽北1丁目1番1号  | 住友電気工業株式会 |
|----|---|---|----|-----|------|----|-------------------|-----------|
|    |   |   |    |     |      |    | 社伊丹製作所内           | •         |
| ②発 | 明 | 者 | 今  | 井   | 貴    | 浩  | 兵庫県伊丹市昆陽北1丁目1番1号  | 住友電気工業株式会 |
|    |   |   |    |     |      |    | 社伊丹製作所内           |           |
| ⑫発 | 明 | 者 | 藤  | 森   | 直    | 治  | 兵庫県伊丹市昆陽北1丁目1番1号  | 住友電気工業株式会 |
|    | • |   |    |     | •    |    | 社伊丹製作所内           |           |
| ⑪出 | 顖 | 人 | 住友 | 電気  | 工業株式 | 会社 | 大阪府大阪市東区北浜5丁目15番地 |           |
| 砂代 | 理 | 人 | 弁理 | 土 1 | 内 田  | 明  | 外3名               | **        |

#### 明 細 種

#### 1. 発明の名称

半導体ダイヤモンド及びその製造方法 2. 特許請求の範囲

- (1) ドーパント元素としてBを含有してなる半 導体ダイヤモンド。
- (2) ドーパント元素として8 を 1 × 1 0 10 ~
  1 × 1 0 20 [ cm 3 ] の設度を含有する特許請求の範囲第 1 項に記載される半導体ダイヤモンド。
- (3) 原科ガス中の S の原子数 と C の原子数 の比 S / C (気) が Q 0 0 1 5 ~ 1 0 5 である 原科ガスを用いて気相薄膜合成法により、 S を含有してなる半導体ダイヤモンドを得ることを特徴とする半導体ダイヤモンドの製造方法。
- (4) 超高圧合成法によりドーパント元素として 8 を含有してなる半導体ダイヤモンドを得る ことを特徴とする半導体ダイヤモンドの製造 方法。
- (5) イオン注入法によりドーパント元素として

Sを含有してなる半導体ダイヤモンドを得る ことを特徴とする半導体ダイヤモンドの製造 方法。

# 5.発明の詳細な説明

#### [ 産桑上の利用分野]

本 発明は 電子 機器 等 に 利用される 半導体 特性 を有する ダイヤモンド に関するものである。

# 〔従来の技術〕

ダイヤモンドは、パンドギャッブが 5.5 eV であり本来絶縁性のものであるが、 81 や Ge などと同様に不純物をドーピングすることにより不純物単位を形成し、P型及び N 型の半導体特性を持たせることが当然考えられる。

実際、天然ダイヤモンドの中にはBを含有したP型半導体が存在しており、『bダイヤと呼ばれている。この『bダイヤは超高圧合成法によつても製造できる。しかしN型の半導性を示すダイヤモンドは天然には存在しない。また、超高圧合成法で製造されたものでもN型の半導性が確認された例はない。

[ 発明が解決しようとする問題点]

P N 接合を利用した半導体ダイヤモンドデバイスを形成するためには、N型半導体ダイヤモンドが不可欠である。

しかしながらこれまで、超高圧合成法やイオン注入法によりダイヤモンドへのドーピングが 試られているが、N型半導体ダイヤモンドを得 られた例はない。

本発明はこのような現状に鑑みて、N型半導体ダイヤモンド及びその製法を提供することを 目的とするものである。

[問題点を解決するための手段及び作用]

本発明者等は、ダイヤモンドへのドーパント 元素として通常まず考えられる。

V族元素のPやAB等ではなく、PやAB等より共有結合半径が小さくCのそれに近い値を有するBをドーパントとして用いることを考えついた。そして種々実験、検討の結果、例えば気相薄膜合成法、超高圧単結晶合成法、イオン
往入法等によりBを含有するダイヤモンドを製

の製造方法を提供する。

ダイヤモンドは、N族元素Oの共有結合で構成されている。不純物としてダイヤモンド中に入つたN族元素のBがCの格子位置に置換されると、共有結合に携わらない外殻電子が2個存在するととになり、これらはドナー電子となつてダイヤモンドはN型の半導性を示すと考えられる。つまりBはダイヤモンドにドーブされて禁制帯中にドナーレベルを形成する。

また8が、たとえばこの格子間に入り、この空孔とペアになつた場合のように、この格子位置に置換されていなくても、ドナーレベルを形成できる場合もあると予想される。

また実際、以上のような考えにもとづき、 B ドーブダイヤモンドを作成したところ B 型の半 導性を示すことが確認された。

本発明の8ドーブ半導体ダイヤモンドにおいて、8漫度は1×10<sup>10</sup> ~1×10<sup>20</sup> 〔 cm<sup>-1</sup>〕 未満では半導体として用いるには抵抗率が高くなりすぎるし、1×10<sup>20</sup> 〔 cm<sup>-1</sup>〕を越えると 造することができ、この8ドーブダイヤモンドは、8の形成したドナーレベルからの自由電子 により8型の半導性を示すことを見出し、本発 明に到達したのである。

すなわち本発明はドーパント元楽として8を含有してなる半導体ダイヤモンドに関するものであり、8の濃度が1×10<sup>10</sup> ~1×10<sup>20</sup> [cm<sup>-3</sup>]であるものが特に好ましい。

電導形態が金属的になり半導体としての性質を 失なう。

本発明の8ドーブ半導体ダイヤモンドは気相 薄膜合成法、超高圧単結晶合成法、イオン注入 法等の公知技術を用いて製造することができ、 いずれの方法によつても得られた8ドーブ半導 体ダイヤモンドの性質に差異はなかつた。

原材料としては、C供給源として例えばOH4, C2H4, C2H8 等の炭化水素、CH2OH, C2H5OH 等のアルコール等が挙げられ、B供給源として は例えばH2B, CB2, BO2, BP4 等が挙げら れる。

気相薄膜合成法として種々の従来技術を応用

できる。一例としてマイクロ波ブラズマ C V D 法を用いる場合を説明すると、チャンパー内に反応ガスを導入し、一方マグネトロンから発振されたマイクロ波を方形導放管によりチャンパーまで導き、チャンパー内反応ガスに放電を起こしてダイヤモンドの合成反応を行う。

本祭明の8ドーブダイヤモンドを気相救腹合成法、超高圧単結晶合成法又はイオン注入法で得る具体的条件、方法については、以下の実施例にて詳説する。

## [ 実 旆 例 ]

#### 爽施例 1

公知のマイクロ波ブラズマ C V D 法にて、
CH4: 0.5%、 H28: 0.000005~0.005%、

残部 H2: からなる反応ガスを原料としてダイヤモンド単結晶拡板 (1111) 面上に、 0.5 μm の厚さの本発明の S ドーブダイヤモンド 膜を成長させた。反応系内圧力は 3 0 Torr、 マイクロ波は 2.5 4 GHz、出力 5.5 0 W であつた。

得られた日ドーブダイヤエピタキシヤル膜の

抵抗率測定とホール測定を行つたところ、ホール係数はいずれも分であり N 型半導体であることが確認された。さらに STMB によりダイヤモンド中の B 優度の測定を行つた。 S / C 多及び自由電子密度、電子移動度、 B 優度の測定を表した値である。 B 優度は自由電子密度から推定した値である。

#### 旁 1

| 試科Na    | 8/C        | 自由電子密度                 | 電子移動度     | 8 政度                       |
|---------|------------|------------------------|-----------|----------------------------|
|         | (%)        | (1/12)                 | (cm²/V.s) | (1/cm²)                    |
| 1 – 1   | 0.001      | 2.8×1 0 <sup>10</sup>  | 880       | 1 0 <sup>10</sup><br>(推定値) |
| 1 - 2   | 0.005      | 5.1 ×1 0 <sup>12</sup> | 850       | 10 <sup>12</sup><br>(推定値)  |
| . 1 – 3 | 0.01       | 4.4×1 0 <sup>14</sup>  | 790       | 1 018                      |
| 1-4     | 0.02       | 1.9×1 0 <sup>1.6</sup> | 690       | 1 0 <sup>1.5</sup>         |
| 1 – 5   | 0.05       | 7.0×10 <sup>16</sup>   | 530       | 1 017                      |
| 1 - 6   | <b>Q.1</b> | 3.5×1017               | 400       | 1 017                      |
| 1 - 7   | 0.5        | 8.5×1018               | 310       | 1 0 <sup>19</sup>          |
| 1 – 8   | 1.0        | 1.2×1 0 <sup>20</sup>  | 30        | 1 020                      |
|         | 1          |                        |           |                            |

#### 爽施例 2

メイヤモンド粉末に8を進入したものを Pe-Ni1 容媒に容かし込み、5 GPa、約1 4 0 0 での条件下に7時間置くことで超高圧法に5 り本発明の8ドーブダイヤモンド単結晶が得らかた。 一次の本発明品について、実施例1 と所様のがはた。 を行つたところやはりホール係数は一であった。 原料の8原子数の比8/であります。 原料の8原子数の比8/であります。 原子であった。Na 9 の8 歴は自由電子密度からの推定値である。

#### 安 2

| 試料No  | 原料 8/C<br>(%) | 自由電子密度<br>(1/cm²)   | 電子移動度<br>(cm²/V.a) | 8 没度<br>(1/cm³)           |
|-------|---------------|---------------------|--------------------|---------------------------|
| 2 – 1 | 0.001         | 29×1010             | 920                | 10 <sup>19</sup><br>(准定值) |
| 2 - 2 | 0.01          | 3.5×1018            | 580                | 1013                      |
| 2 - 3 | Q.1           | 51×1016             | 370                | 1016                      |
| 2 - 4 | 1.0           | 9.2×1018            | 120                | 1016                      |
| 2 - 5 | 5.0           | 21×10 <sup>20</sup> | 80                 | 1020                      |

#### 奥施例 3

イオン注入法により、 8 加速電圧 1 5 0 KeV、 8 注入量 1 0 ls 1 / cm² の条件でダイヤモンド単結晶に 8 を注入して、本発明の 8 ドーブダイヤモンドを製造した。 得られた 8 ドーブダイヤモンドに 其空中で アニール を 施した 後、ホール 測定と抵抗率 測定を 行つた。 ホール 係数は (-) であり 8 型半導体であることが 確認された。 8 注入部の 平均自由 世子密度は 1 0 le [1/cm²]、電子移動度は 4 0 [cm²/V·8] であつた。

#### 「発明の効果)

以上の説明と実施例の結果から明らかなように、本発明のBを含有したダイヤモンドは、従来得られていなかつたN型の半導体ダイヤモンドを実現したものである。したがつて本発明のSを含有するダイヤモンドを用いることにより、PN接合を利用したダイヤモンド半導体デバイスの作製が可能となる。

また、サーミスターへの応用や、単に導電性 の要求されるダイヤモンドコーテイング膜とし

# 特開昭63-302516(4)

ての応用も考えられる。 これらの場合には多結 晶ダイヤモンドでも有効である。

とのようにダイヤモンド半導体としての広い 用途への可能性を開く本発明のSドーブダイヤ モンドは、その製法上は公知技術を応用するこ とで容易に得られる点でも有利である。

 代理人
 内
 田
 明

 代理人
 获
 原
 充
 一

 代理人
 安
 西
 窩
 夫

 代理人
 平
 石
 利
 子

# 代理人 平石 利 子

# 手 続 補 正 鸖

昭和 6 2年 7 月 /0 日

## 特許庁長官 小川邦夫 殿

1. 事件の表示

昭和 62 年特許願第 137700号

- 2. 発明の名称 半導体ダイヤモンド及びその製造方法
- 3. 補正をする者 事件との関係 特許出願人

作 所 大阪市東区北浜5丁目15番地

氏 (A (215) 住友電気工業株式会社 (A 称) (215) 住友電気工業株式会社 代表者 川 上 哲 郎

4. 代 理 人

供 所 東京都港区虎ノ門一丁目16 帯 2 号 ルノ門千代田ピル 心話 (504) ) 8 9 4 番

(ほかま名)

- 5. 補正命令の日付 自発補正
- 6. 補正により増加する発明の数 なし

7. 補正の対象

明細密の「発明の詳細な説明」の機

- (1) 明細杏第3月第14~15行目の「・・・ 通常まず考えられる。 V 族元素の P や As 等・・・ 」なる記載を、「・・ 通常まず考えられる V 族元素の P や As 等・・・ 」と訂正する。
- (2) 明細書第7頁第16行目の「Q.5 pm 」 た る記載を「1.0 pm 」 と訂正する。